PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-233917

(43) Date of publication of application: 22.08.2003

(51)Int.CI.

7/09 G11B **G02B** 7/28

7/125 G11B

(21)Application number: 2002-304864

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

18.10.2002

(72)Inventor: YASUDA AKIHIRO

KADOWAKI SHINICHI SANO AKIMASA

KUZE YUICHI

(30)Priority

Priority number : 2001373682

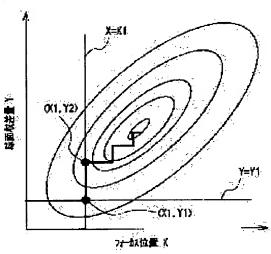
Priority date: 07.12.2001

Priority country: JP

(54) OPTICAL INFORMATION PROCESSOR AND METHOD FOR OPTICAL INFORMATION **PROCESSING**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical information processor and a method for optical information processing which are excellent in the quality of a signal reproduced from an optical disk. SOLUTION: The optical information processor comprises an optical head which irradiates an optical information recording medium with light, converts the light reflected by the optical information recording medium into a head signal, and outputs it, a signal quality index detector which detects a signal quality index representing the quality of the head signal according to the head signal outputted from the optical head, and a two-dimensional probe which probes a focus position where the value of the signal quality index detected by the signal quality index detector becomes optimum and a spherical aberration quantity by varying the focus position of the light irradiating the optical information recording medium and the spherical aberration quantity.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-233917

(P2003-233917A) (43)公開日 平成15年8月22日(2003.8.22)

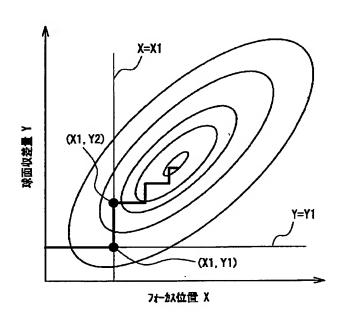
(51) Int. Cl. ⁷		FΙ			テーマコード(参考)
G 1 1 B	7/09	G 1 1 B	7/09	В	2H051
G 0 2 B	7/28		7/125	В	5D118
G 1 1 B	7/125	G 0 2 B	7/11	L	5D789
				N	
審	OL	(全19頁)			
(21)出願番号	特願2002-304864(P2002-304864)	(71)出願人	000005821		
			松下電器産	業株式会	社
(22) 出願日 平成14年10月18日(2002.10.18)			大阪府門真市大字門真1006番地		
		(72)発明者	安田 昭博		
(31)優先権主張番	号 特願2001-373682 (P2001-373682)		大阪府門真	市大字門	真1006番地 松下電器
(32)優先日	平成13年12月7日(2001.12.7)		産業株式会社内		
(33)優先権主張国] 日本 (JP)	(72)発明者	門脇 慎一		
			大阪府門真	市大字門	真1006番地 松下電器
			産業株式会	社内	
		(74)代理人	110000040		
			特許業務法	人池内・	佐藤アンドパートナー
			ズ		
				最終頁に続く	
		1 .			

(54) 【発明の名称】光情報処理装置および光情報処理方法

(57)【要約】

【課題】 光ディスクから再生した再生信号の品質が良好な光情報処理装置および光情報処理方法を提供する。

【解決手段】 光情報処理装置は、光情報記録媒体へ光を照射し、前記光情報記録媒体によって反射された前記光をヘッド信号に変換して出力する光ヘッドと、前記光ヘッドから出力された前記ヘッド信号に基づいて前記ヘッド信号の品質を表す信号品質指標を検出する信号品質指標検出器と、前記光情報記録媒体へ照射される前記光のフォーカス位置と球面収差量とを変化させることによって、前記信号品質指標検出器によって検出された前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する2次元探査器とを具備することを特徴とする。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光情報記録媒体へ光を照射し、前記光情報記録媒体によって反射された前記光をヘッド信号に変換して出力する光ヘッドと、

1

前記光ヘッドから出力された前記ヘッド信号に基づいて 前記ヘッド信号の品質を表す信号品質指標を検出する信 号品質指標検出器と、

前記光情報記録媒体へ照射される前記光のフォーカス位置と球面収差量とを変化させることによって、前記信号品質指標検出器によって検出された前記信号品質指標の 10値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する2次元探査器とを具備することを特徴とする光情報処理装置。

【請求項2】 前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置を探査するフォーカス位置探査器と、

前記球面収差量を変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となる球面収差量を探査する球面収差 量探査器とを有している、請求項1記載の光情報処理装置。

【請求項3】 前記2次元探査器は、前記フォーカス位置探査器による前記フォーカス位置の探査と前記球面収差量探査器による前記球面収差量の探査とを交互に繰り返すことによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項2記載の光情報処理装置。

【請求項4】 前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義し、前記変数Xにおける範囲 Δ X 内のn個(nは2以上の整数)の 30値をXi(iは1以上n以下の整数)とし、前記変数Yにおける範囲 Δ Y 内のm個(mは2以上の整数)の値をYj(jは1以上m以下の整数)としたときに、

各々の点(Xi、Yj)における前記信号品質指標の値を比較することによって、前記信号品質指標の値が最適となる点(Xa、Yb)を探査し、

範囲 Δ X と範囲 Δ Y とを小さくしながら点 (X a 、 Y b) の周りにおいて前記探査を繰り返すことによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを求める、請求項1記載の光情報処理装置。

【請求項5】 前記2次元探査器は、前記フォーカス位 置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したとき に、

所定の球面収差量¥1において前記フォーカス位置Xを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置X1を探査し、

所定の球面収差量Y2において前記フォーカス位置Xを 変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適 となるフォーカス位置X2を探査し、

点(X1、Y1)と点(X2、Y2)とを結ぶ直線Y= 50 記載の光情報処理装置。

(Y2-Y1) / (X2-X1) \times (X-X1) +Y1 の上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Y とを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項1記載の光情報処理装置。

【請求項6】 前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したときに、

所定のフォーカス位置X1において前記球面収差量Yを 変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適 となる球面収差量Y1を探査し、

所定のフォーカス位置X2において前記球面収差量Yを 変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適 となる球面収差量Y2を探査し、

点(X1、Y1)と点(X2、Y2)とを結ぶ直線Y=(Y2-Y1) / (X2-X1) \times (X-X1) +Y1 の上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Y とを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項1記載の光情報処理装置。

【請求項7】 前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したときに、

所定の球面収差量Y0を通る傾きaの直線Y=aX+Y0なる直線上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置X1と球面収差量Y1とを探査し、

点(X1、Y1)を通る傾き-1/aの直線Y=-(X-X1)/a+Y1なる直線上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項1記載の光情報処理装置。

【請求項8】 前記光情報記録媒体へ照射される光の波長をえとし、開口数をNAとすると、前記波長えは390ナノメータ(nm)以上420ナノメータ以下であり、前記開口数NAは約0.85であり、前記傾きaの値は0.1 \(\lambda\) rms/\(\mu\) m以上0.3\(\lambda\) rm以40下である、請求項7記載の光情報処理装置。

【請求項9】 前記信号品質指標検出器によって検出される前記信号品質指標は、ジッタであり、

前記2次元探査器は、前記ジッタの値が最小になるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項1記載の 光情報処理装置。

【請求項10】 前記信号品質指標検出器によって検出される前記信号品質指標は、エラーレートであり、前記2次元探査器は、前記エラーレートの値が最小になるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項1記載の光情報処理装置。

【請求項11】 前記信号品質指標検出器によって検出 される前記信号品質指標は、再生信号の振幅であり、 前記2次元探査器は、前記再生信号の振幅の値が最大に なるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項 1 記載の光情報処理装置。

【請求項12】 前記信号品質指標検出器によって検出 される前記信号品質指標は、トラッキング誤差信号の振 幅であり、

前記2次元探査器は、前記トラッキング誤差信号の振幅 の値が最大になるフォーカス位置と球面収差量とを探査 10 する、請求項1記載の光情報処理装置。

【請求項13】 前記信号品質指標検出器によって検出 される前記信号品質指標は、ウオブル信号の振幅であ

前記2次元探査器は、前記ウオブル信号の振幅の値が最 大になるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請 求項1記載の光情報処理装置。

【請求項14】 前記光ヘッドは、前記光情報記録媒体 に光を照射して試験的な情報を記録し、

前記光情報記録媒体によって反射された前記光から変換 20 された前記ヘッド信号は、前記試験的な情報を再生する ことによって得られる信号である、請求項1記載の光情 報処理装置。

【請求項15】 前記信号品質指標は、フォーカス誤差 信号とトラッキング誤差信号とを含んでおり、

前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変化させる ことによって、前記トラッキング誤差信号の振幅が最大 となるフォーカス位置を探査するフォーカス位置探査器 と、

前記球面収差量を変化させることによって、前記フォー 30 カス誤差信号の振幅が最大となる球面収差量を探査する 球面収差量探査器とを有しており、

前記光ヘッドは、前記フォーカス誤差信号の振幅が最大 となる球面収差量、および前記トラッキング誤差信号の 振幅が最大となるフォーカス位置において前記試験的な 情報を前記光情報記録媒体へ記録する、請求項14記載 の光情報処理装置。

【請求項16】 光情報記録媒体へ光を照射し、前記光 情報記録媒体によって反射された前記光をヘッド信号に 変換して出力する光ヘッド信号出力工程と、

前記光ヘッド信号出力工程において出力された前記ヘッ ド信号に基づいて前記ヘッド信号の品質を表す信号品質 指標を検出する信号品質指標検出工程と、

前記光情報記録媒体へ照射される前記光のフォーカス位 置と球面収差量とを変化させることによって、前記信号 品質指標検出工程によって検出された前記信号品質指標 の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査 する2次元探査工程とを包含することを特徴とする光情 報処理方法。

【請求項17】

ス位置を変化させることによって、前記信号品質指標の 値が最適となるフォーカス位置を探査するフォーカス位 置探査工程と、

前記球面収差量を変化させることによって、前記信号品 質指標の値が最適となる球面収差量を探査する球面収差 量探査工程とを有している、請求項16記載の光情報処 理方法。

【請求項18】 前記2次元探査工程は、前記フォーカ ス位置探査工程による前記フォーカス位置の探査と前記 球面収差量探査工程による前記球面収差量の探査とを交 互に繰り返すことによって、前記信号品質指標の値が最 適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請 求項17記載の光情報処理方法。

【請求項19】 前記2次元探査工程は、前記フォーカ ス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義し、前 記変数Xにおける範囲 AX内のn個(nは2以上の整 数)の値をXi(iは1以上n以下の整数)とし、前記 変数Yにおける範囲 △Y内のm個 (mは2以上の整数) の値をYj (jは1以上m以下の整数)としたときに、 各々の点(Xi、Yj)における前記信号品質指標の値 を比較することによって、前記信号品質指標の値が最適 となる点(Xa、Yb)を探査し、

範囲 A X と範囲 A Y とを小さくしながら点(X a 、 Y b) の周りにおいて前記探査を繰り返すことによって、 前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球 面収差量とを求める、請求項16記載の光情報処理方

前記2次元探査工程は、前記フォーカ 【請求項20】 ス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したと

所定の球面収差量Y1において前記フォーカス位置Xを 変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適 となるフォーカス位置X1を探査し、

所定の球面収差量Y2において前記フォーカス位置Xを 変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適 となるフォーカス位置X2を探査し、

点 (X1、Y1) と点 (X2、Y2) とを結ぶ直線Y= $(Y 2-Y 1) / (X 2-X 1) \times (X-X 1) + Y 1$ の上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Y 40 とを変化させることによって、前記信号品質指標の値が 最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、 請求項16記載の光情報処理方法。

【請求項21】 前記2次元探査工程は、前記フォーカ ス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したと きに.

所定のフォーカス位置X1において前記球面収差量Yを 変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適 となる球面収差量Y1を探査し、

所定のフォーカス位置X2において前記球面収差量Yを 前記2次元探査工程は、前記フォーカ 50 変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適

となる球面収差量Y2を探査し、

点(X1、Y1)と点(X2、Y2)とを結ぶ直線Y= (Y2-Y1)/(X2-X1)×(X-X1)+Y1 の上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Y とを変化させることによって、前記信号品質指標の値が 最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、 請求項16記載の光情報処理方法。

【請求項22】 前記2次元探査工程は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したときに、

所定の球面収差量¥0を通る傾き a の直線¥= a X+¥0 なる直線上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量¥とを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置X1と球面収差量¥1とを探査し、

点(X1、Y1)を通る傾き-1/aの直線Y=-(X-X1)/a+Y1なる直線上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項16記載の光情報处 20理方法。

【請求項23】 前記光情報記録媒体へ照射される光の 波長を λ とし、開口数をNAとすると、前記波長 λ は390ナノメータ (nm) 以上420ナノメータ以下であり、前記開口数NAは約0.85であり、前記傾きaの値は0.1 λ rms $/\mu$ m以上0.3 λ rms $/\mu$ m以下である、請求項22記載の光情報処理方法。

【請求項24】 前記信号品質指標検出工程によって検 出される前記信号品質指標は、ジッタであり、

前記2次元探査工程は、前記ジッタの値が最小になるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項16記載の光情報処理方法。

【請求項25】 前記信号品質指標検出工程によって検出される前記信号品質指標は、エラーレートであり、前記2次元探査工程は、前記エラーレートの値が最小になるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項16記載の光情報処理方法。

【請求項26】 前記信号品質指標検出工程によって検出される前記信号品質指標は、再生信号の振幅であり、前記2次元探査工程は、前記再生信号の振幅の値が最大 40になるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項16記載の光情報処理方法。

【請求項27】 前記信号品質指標検出工程によって検 出される前記信号品質指標は、トラッキング誤差信号の 振幅であり、

前記2次元探査工程は、前記トラッキング誤差信号の振幅の値が最大になるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、請求項16記載の光情報処理方法。

【請求項28】 前記信号品質指標検出工程によって検 出される前記信号品質指標は、ウオブル信号の振幅であ 50

ŋ.

前記2次元探査工程は、前記ウオブル信号の振幅の値が 最大になるフォーカス位置と球面収差量とを探査する、 請求項16記載の光情報処理方法。

【請求項29】 前記光情報記録媒体には、試験的な情報が記録されており、

前記光情報記録媒体によって反射された前記光から変換された前記へッド信号は、前記試験的な情報を再生することによって得られる信号である、請求項16記載の光10 情報処理方法。

【請求項30】 前記信号品質指標は、フォーカス誤差信号とトラッキング誤差信号とを含んでおり、

前記2次元探査工程は、前記フォーカス位置を変化させることによって、前記トラッキング誤差信号の振幅が最大となるフォーカス位置を探査するフォーカス位置探査工程と、

前記球面収差量を変化させることによって、前記フォーカス誤差信号の振幅が最大となる球面収差量を探査する 球面収差量探査工程とを有しており、

前記光ヘッド信号出力工程の前に、前記フォーカス誤差信号の振幅が最大となる球面収差量、および前記トラッキング誤差信号の振幅が最大となるフォーカス位置において前記試験的な情報を前記光情報記録媒体へ記録する光ヘッド記録工程をさらに包含する、請求項29記載の光情報処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光情報記録媒体へ 光を照射し、光情報記録媒体によって反射された光をヘ ッド信号に変換して出力する光ヘッドを備えた光情報処 理装置および光情報処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】DVD(Digital Versatile Disk)と呼ばれる光ディスクが、高密度、大容量の光情報記録媒体として市販されている。このような光ディスクは、画像、音楽、コンピュータデータを記録する記録媒体として、最近急速に普及しつつある。近年、記録密度をより一層高めた次世代の光ディスクの研究が各所で進められている。次世代光ディスクは、現在主流のVTR(Video Tape Recorder)のビデオテープに替わる記録媒体として期待され、急ピッチで開発が進められている。

【0003】光ディスクの記録密度を高める手段として、光ディスクに形成された記録面に形成されるスポットを小さくする方法がある。光ヘッドから照射される光の開口数を大きくし、照射される光の波長を短くすることによって、光ディスクに形成された記録面に形成されるスポットを小さくすることができる。

【0004】しかしながら、光ヘッドから照射される光の開口数を大きくし、照射される光の波長を短くする

と、光ディスクに形成された保護層の厚みの誤差に起因 して生じる球面収差量が急激に増大する。従って、球面 収差量を補正する手段を設けることが不可欠になる。以 下、球面収差量を補正する手段を設けた従来の光情報処 理装置を説明する。

【0005】図15は従来の光情報処理装置90の構成 を示すブロック図であり、図16は従来の光情報処理装 置90に設けられた光ヘッド5の構成を説明するための ブロック図である。光情報処理装置90は、光ヘッド5 を備えている。光ヘッド5には、半導体レーザ123が 設けられている。半導体レーザ123から出射した光束 122は、プリズム124を通り抜けて、集光レンズ1 3によってコリメートされ、実質的に平行な光束とな

【0006】集光レンズ13によってコリメートされた 光束は、球面収差量補正装置7に設けられた凹レンズお よび凸レンズを通り抜けて、ミラー14によって反射さ れる。ミラー14によって反射された光束は、対物レン ズ9によって収束され、光ディスク6に形成された記録 面上にスポットを形成し、記録面によって反射される。 20 記録面によって反射された反射光33は、再び対物レン ズ9を通り抜け、ミラー14によって反射され、球面収 差量補正装置7を通り抜け、集光レンズ13によって絞 られる。集光レンズ13によって絞られた反射光33 は、プリズム124によって反射され、球面収差量を検 出するために設けられたホログラム115とフォーカス 位置を検出するために設けられたシリンドリカルレンズ 116とを通り抜けて、光検出器117に入射する。

【0007】光検出器117は、入射した反射光33に 基づいてヘッド信号を生成し、プリアンプ18へ出力す 30 る。プリアンプ18は、光ヘッド5に設けられた光検出 器117から出力されたヘッド信号に基づいて、非点収 差法に従ってフォーカス誤差信号FEを生成して出力す る。また、特表2001-507463号公報において 開示されているように、反射光33の内周部分のフォー カス誤差信号と外周部分のフォーカス誤差信号とを個別 に検出し、両者の間の差に基づいてプリアンプ18は球 面収差量誤差信号SAEを生成して出力する。

【0008】プリアンプ18から出力されたフォーカス 誤差信号FEは、スイッチ28を介して信号振幅計測器 40 20へ入力される。信号振幅計測器20はフォーカス誤 差信号FEの振幅を計測して、その結果を検出信号FE PPとして振幅最大探査器21へ出力する。振幅最大探査 器21は、検出信号FEppの振幅が最大となるように球 面収差量補償信号△SAEを加算器26へ出力する。

【0009】振幅最大探査器21は、検出信号FEppを 評価値として用い、検出信号FEppが最大となるように 球面収差量を探査する。このような最適な球面収差量を 探査する方法としては、例えば、球面収差量補償信号Δ SAEを微小変化させて球面収差量を微小増減させ、そ 50 た球面収差量誤差信号SAEと、振幅最大探査器21か

のときの検出信号FEPPの振幅の増減を調べ、検出信号 FEPPが増える方向に向かって球面収差量補償信号 AS AEを変化させる方法を用いることができる。

【0010】スイッチ27はオフの状態になっているた めに、加算器26は、振幅最大探査器21から出力され た球面収差量補償信号 Δ S A E を球面収差量制御器 1 2 へ出力する。球面収差量制御器12は、光ヘッド5の球 面収差量補正装置7に設けられた2枚のレンズの間隔を 変えて光束の発散度合いを変化させ、光ディスク6に形 成された保護層の厚み誤差に起因して生じる球面収差量 を補正するために、加算器26から出力された球面収差 量補償信号 ASAEに基づいて、光ヘッド 5の球面収差 量補正装置7に設けられた球面収差量補正アクチュエー タ8へ制御信号を出力する。

【0011】プリアンプ18は、光ヘッド5から出力さ れたヘッド信号を増幅して、再生信号RFを生成しジッ タ検出器4へ出力する。ジッタ計測器4は、プリアンプ 18から出力された再生信号RFのジッタを計測して、 その結果をジッタ検出信号JTとして最小ジッタ探査器 91へ出力する。

【0012】ここでジッタとは、再生信号における情報 遷移の時間的ずれを表す物理量を言う。ジッタは、光デ ィスクから情報を読み取ったときに誤りが起きる確率を 示すエラーレートと密接に関連する。このため、ジッタ は、光情報処理装置における制御の評価値として用いら れる。

【0013】最小ジッタ探査器91は、前述した振幅最 大探査器21と同様な方法を用いてジッタの値が最小と なるフォーカス位置を探査し、フォーカス位置補償信号 ΔFEを加算器25へ出力する。スイッチ28は、加算 器25の方に切り替わり、プリアンプ18から出力され たフォーカス誤差信号FEは加算器25に出力される。 加算器25は、プリアンプ18から出力されたフォーカ ス誤差信号FEと、最小ジッタ探査器91から出力され たフォーカス位置補償信号 ΔFEとを加算して、その結 果をフォーカス制御器11へ出力する。フォーカス制御 器11は、加算器25から出力された加算結果に基づい て、光ヘッド5に設けられたフォーカスアクチュエータ 10へ制御信号を出力する。フォーカスアクチュエータ 10は、フォーカス制御器11から出力された制御信号 に基づいて、光ディスク6上に収束する光束のフォーカ ス位置を制御するように、光ディスク6に垂直な方向に 沿って対物レンズ9を駆動する。このようにして、フォ ーカス制御が実行される。

【0014】そして、スイッチ27がオフからオンの状 態に変わる。振幅最大探査器21は、フォーカス制御の 実行前に記憶していたフォーカス誤差信号FEの振幅が 最大となる球面収差量補償信号△SAEを加算器26へ 出力する。加算器26は、プリアンプ18から出力され

ら出力された球面収差量補償信号ΔSAEとを加算して、その結果を球面収差量制御器12に出力する。球面収差量制御器12は、加算器26から出力された加算結果に基づいて、光ヘッド5の球面収差量補正装置7に設けられた球面収差量補正アクチュエータ8へ制御信号を出力する。球面収差量補正アクチュエータ8は、球面収差量制御器12から出力された制御信号に基づいて、光ディスク6に形成された保護層の厚み誤差に起因して生じる球面収差量を補正するために、球面収差量補正装置7に設けられた2枚のレンズの間隔を変えて光束の発散 10度合いを変化させる。

【0015】従来の技術による光ディスク装置では、このようにして、まず、球面収差量を補正し、次に、ジッタの値が最小となるフォーカス位置を探査していた。

[0016]

【特許文献1】特表2001-507463号公報 【0017】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述したように構成された従来の光情報処理装置では、ジッタが必ずしも最小の値に収束しないおそれがあることが、本発明者らの最近の研究により判明した。

【0018】図17(a)~図17(c)は、波面収差と光束の中心からの距離との間の関係を示すグラフである。横軸は光ヘッド5が光ディスク6へ照射する光束の中心からの距離を示しており、縦軸は波面収差を示している。波面収差は、ジッタと密接に関連するために、光ヘッドの光学的性能を評価するために使用される。

【0019】図17(a)は、光ディスクの表面に垂直な方向に沿って、光ディスクに形成された記録面から多少ずれたところに光束のフォーカス位置がある場合にお 30ける光束の中心からの距離と波面収差との間の関係を示している。図17(a)に示すように、光束のフォーカス位置が記録面からずれた場合における光束の中心からの距離と波面収差との間の関係を示す曲線は、2次曲線となっている。

【0020】図17(b)は、図17(a)のようにフォーカス位置が記録面からずれた場合において球面収差量補正装置7によって球面収差を20m2だけ付与したときの光束の中心からの距離と波面収差との間の関係を示している。図17(b)に示す曲線から明らかなように、総合的な波面収差量は、図17(a)に示す総合的な波面収差量よりも増加していることがわかる。

【0021】図17(c)は、図17(a)のように光束のフォーカス位置が記録面からずれた場合において球面収差量補正装置7によって球面収差を-20m χ だけ付与したときの光束の中心からの距離と波面収差との間の関係を示している。図17(c)に示す曲線から明らかなように、総合的な波面収差量は、図17(a)に示す総合的な波面収差量よりも減少していることがわかる。

【0022】このように、同じ絶対値の球面収差を付与しても、総合的な波面収差量は、図17(b)の場合は増加し、図17(c)の場合は減少する。これはフォーカス位置と球面収差量とは互いに影響を受け合っており、フォーカス位置と球面収差量とは、ジッタに対して独立していないことを意味する。

【0023】前述した従来の光情報処理装置では、まず、フォーカス誤差信号の振幅が最大となる球面収差量を探査し、次に、ジッタの値が最小となるフォーカス位置を探査するというように、球面収差量の探査とフォーカス位置の探査とを独立に行っている。

【0024】しかしながら前述したように、フォーカス位置と球面収差量とは共にジッタに影響を与えることから、フォーカス位置と球面収差量とを互いに独立に探査すると、初期のフォーカス位置および初期の球面収差量に依存して、探査における収束結果が異るおそれがある。その結果、ジッタが真の最小値となる探索結果を必ずしも得ることができないおそれがある。探索した結果のジッタの値が真の最小値からずれていると、再生信号の品質が劣化するという問題が発生する。また、光ディスクに記録された記録情報、アドレス情報を正常に読みとることができないおそれもある。さらに、光ディスクへの記録の際は光束のスポットが広がった状態において記録することになるため、情報を正確に記録することができなくなるおそれがある。

【0025】本発明は係る問題を解決するためになされたものであり、その目的は、光ディスクから再生した再生信号の品質が良好な光情報処理装置および光情報処理方法を提供することにある。

[0026]

【課題を解決するための手段】係る目的を達成するために本発明に係る光情報処理装置は、光情報記録媒体へ光を照射し、前記光情報記録媒体によって反射された前記光をヘッド信号に変換して出力する光ヘッドと、前記光ヘッドがら出力された前記ヘッド信号に基づいて前記ヘッド信号の品質を表す信号品質指標を検出する信号品質指標検出器と、前記光情報記録媒体へ照射される前記光のフォーカス位置と球面収差量とを変化させることによって、前記信号品質指標検出器によって検出された前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する2次元探査器とを具備することを特徴とする。

【0027】本明細書において信号品質指標とは、光情報記録媒体によって反射された光から光ヘッドによって変換されたヘッド信号の品質を表す指標をいう。信号品質指標には、例えば、ジッタ、エラーレート、再生信号の振幅、トラッキング誤差信号の振幅、フォーカス誤差信号の振幅およびウオブル信号の振幅が含まれる。

【0028】本発明に係る光情報処理方法は、光情報記50 録媒体へ光を照射し、前記光情報記録媒体によって反射

された前記光をヘッド信号に変換して出力する光ヘッド信号出力工程と、前記光ヘッド信号出力工程において出力された前記ヘッド信号に基づいて前記ヘッド信号の品質を表す信号品質指標を検出する信号品質指標検出工程と、前記光情報記録媒体へ照射される前記光のフォーカス位置と球面収差量とを変化させることによって、前記信号品質指標検出工程によって検出された前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する2次元探査工程とを包含することを特徴とする

[0029]

【発明の実施の形態】本実施の形態に係る光情報処理装置においては、光情報記録媒体へ照射される光のフォーカス位置と球面収差量とを変化させることによって、信号品質指標検出器によって検出された信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを2次元探査器が探査する。このため、光情報記録媒体へ照射される光のフォーカス位置のみならず光情報記録媒体へ照射される光の球面収差量に基づいて信号品質指標の値を最適化することができる。その結果、光ヘッドから出力されるヘッド信号の品質を最適化することができる光情報処理装置を提供することができる。

【0030】前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置を探査するフォーカス位置探査器と、前記球面収差量を変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となる球面収差量を探査する球面収差量探査器とを有していることが好ましい。

【0031】前記2次元探査器は、前記フォーカス位置 探査器による前記フォーカス位置の探査と前記球面収差 30 量探査器による前記球面収差量の探査とを交互に繰り返 すことによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好まし い。

【0032】前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義し、前記変数Xにおける範囲 Δ X内のn個(nは2以上の整数)の値をXi(iは1以上n以下の整数)とし、前記変数Yにおける範囲 Δ Y内のm個(mは2以上の整数)の値をYj(jは1以上m以下の整数)としたときに、各々の点(Xi、Yj)における前記信号品質指標の値を比較することによって、前記信号品質指標の値が最適となる点(Xa、Yb)を探査し、範囲 Δ X と範囲 Δ Y とを小さくしながら点(Xa、Yb)の周りにおいて前記探査を繰り返すことによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを求めることが好ましい。

【0033】前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したときに、 所定の球面収差量Y1において前記フォーカス位置Xを 50

変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置 X 1 を探査し、所定の球面収差量 Y 2において前記フォーカス位置 X を変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置 X 2 を探査し、点 (X 1、Y 1)と点 (X 2、Y 2)とを結ぶ直線 Y = (Y 2 - Y 1) / (X 2 - X 1) × (X - X 1) + Y 1の上において前記フォーカス位置 X と前記球面収差量 Y とを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面 収差量とを探査することが好ましい。

【0034】前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したときに、所定のフォーカス位置X1において前記球面収差量Yを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となる球面収差量Y1を探査し、所定のフォーカス位置X2において前記球面収差量Yを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となる球面収差量Y2を探査し、点(X1、Y1)と点(X2、Y2)とを結ぶ直線Y=(Y2-Y1)/(X2-X1)×(X-X1)+Y1の上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好ましい。

【0035】前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したときに、所定の球面収差量Y0を通る傾きaの直線Y=aX+Y0なる直線上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置X1と球面収差量Y1とを探査し、点(X1、Y1)を通る傾き-1/aの直線Y=-(X-X1)/a+Y1なる直線上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好まし

【0036】前記光情報記録媒体へ照射される光の波長を λ とし、開口数をNAとすると、前記波長 λ は390 ナノメータ (nm) 以上420ナノメータ以下であり、前記開口数NAは約0.85であり、前記傾き a の値は 0.1 λ rms/ μ m以上0.3 λ rms/ μ m以下であることが好ましい。

【0037】前記信号品質指標検出器によって検出される前記信号品質指標は、ジッタであり、前記2次元探査器は、前記ジッタの値が最小になるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好ましい。

【0038】前記信号品質指標検出器によって検出される前記信号品質指標は、エラーレートであり、前記2次元探査器は、前記エラーレートの値が最小になるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好ましい。

【0039】前記信号品質指標検出器によって検出され

る前記信号品質指標は、再生信号の振幅であり、前記2次元探査器は、前記再生信号の振幅の値が最大になるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好ましい。

【0040】前記信号品質指標検出器によって検出される前記信号品質指標は、トラッキング誤差信号の振幅であり、前記2次元探査器は、前記トラッキング誤差信号の振幅の値が最大になるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好ましい。

【0041】前記信号品質指標検出器によって検出され 10 る前記信号品質指標は、ウオブル信号の振幅であり、前記2次元探査器は、前記ウオブル信号の振幅の値が最大になるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好ましい。

【0042】前記光情報記録媒体には、試験的な情報が 記録されており、前記光情報記録媒体によって反射され た前記光から変換された前記ヘッド信号は、前記試験的 な情報を再生することによって得られる信号であること が好ましい。

【0043】前記信号品質指標は、フォーカス誤差信号 20とトラッキング誤差信号とを含んでおり、前記2次元探査器は、前記フォーカス位置を変化させることによって、前記トラッキング誤差信号の振幅が最大となるフォーカス位置を探査するフォーカス位置を探査することによって、前記フォーカス誤差信号の振幅が最大となる球面収差量を探査する球面収差量探査器とを有しており、前記光ヘッドは、前記フォーカス誤差信号の振幅が最大となる球面収差量、および前記トラッキング誤差信号の振幅が最大となるフォーカス位置において前記試験的な情報を前記光情報記録媒体 30へ記録することが好ましい。

【0044】本実施の形態に係る光情報処理方法においては、光情報記録媒体へ照射される光のフォーカス位置と球面収差量とを変化させることによって、信号品質指標検出工程によって検出された信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを2次元探査工程が探査する。このため、光情報記録媒体へ照射される光のフォーカス位置のみならず光情報記録媒体へ照射される光の球面収差量に基づいて信号品質指標の値を最適化することができる。その結果、光ヘッドから出力されるヘッド信号の品質を最適化することができる光情報処理方法を提供することができる。

【0045】前記2次元探査工程は、前記フォーカス位置を変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置を探査するフォーカス位置探査工程と、前記球面収差量を変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となる球面収差量を探査する球面収差量探査工程とを有していることが好ましい。

【0046】前記2次元探査工程は、前記フォーカス位置探査工程による前記フォーカス位置の探査と前記球面 50

収差量探査工程による前記球面収差量の探査とを交互に 繰り返すことによって、前記信号品質指標の値が最適と なるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好 ましい。

【0047】前記2次元探査工程は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義し、前記変数Xにおける範囲 Δ X内のn個(nは2以上の整数)の値をXi(iは1以上n以下の整数)とし、前記変数Yにおける範囲 Δ Y内のm個(mは2以上の整数)の値をYj(jは1以上m以下の整数)としたときに、各々の点(Xi、Yj)における前記信号品質指標の値を比較することによって、前記信号品質指標の値が最適となる点(Xa、Yb)を探査し、範囲 Δ X と範囲 Δ Y とを小さくしながら点(Xa、Yb)の周りにおいて前記探査を繰り返すことによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを求めることが好ましい。

【0048】前記2次元探査工程は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したときに、所定の球面収差量Y1において前記フォーカス位置Xを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置X1を探査し、所定の球面収差量Y2において前記フォーカス位置Xを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置X2を探査し、点(X1、Y1)と点(X2、Y2)とを結ぶ直線Y=(Y2-Y1)/(X2-X1)×(X-X1)+Y1の上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好ましい。

【0049】前記2次元探査工程は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したときに、所定のフォーカス位置X1において前記球面収差量Yを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となる球面収差量Y1を探査し、所定のフォーカス位置X2において前記球面収差量Yを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となる球面収差量Y2を探査し、点(X1、Y1)と点(X2、Y2)とを結ぶ直線Y=(Y2-Y1)/(X2-X1)×(X-X1)+Y1の上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好ましい。

【0050】前記2次元探査工程は、前記フォーカス位置を変数X、前記球面収差量を変数Yと定義したときに、所定の球面収差量Y0を通る傾きaの直線Y=aX+Y0なる直線上において前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化させることによって、前記信号品質指標の値が最適となるフォーカス位置X1と球面収差量Y1とを探査し、点(X1、Y1)を通る傾き-1/

a の直線 Y = - (X - X 1) / a + Y 1 なる直線上にお いて前記フォーカス位置Xと前記球面収差量Yとを変化 させることによって、前記信号品質指標の値が最適とな るフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好ま しい。

【0051】前記光情報記録媒体へ照射される光の波長 を λとし、 開口数を NAとすると、 前記波長 λは390 ナノメータ (nm) 以上420ナノメータ以下であり、 前記開口数NAは約0.85であり、前記傾きaの値は 0. 1 λ r m s / μ m 以上 0. 3 λ r m s / μ m 以下で 10 あることが好ましい。

【0052】前記信号品質指標検出工程によって検出さ れる前記信号品質指標は、ジッタであり、前記2次元探 査工程は、前記ジッタの値が最小になるフォーカス位置 と球面収差量とを探査することが好ましい。

【0053】前記信号品質指標検出工程によって検出さ れる前記信号品質指標は、エラーレートであり、前記2 次元探査工程は、前記エラーレートの値が最小になるフ オーカス位置と球面収差量とを探査することが好まし い。

【0054】前記信号品質指標検出工程によって検出さ れる前記信号品質指標は、再生信号の振幅であり、前記 2次元探査工程は、前記再生信号の振幅の値が最大にな るフォーカス位置と球面収差量とを探査することが好ま しい。

【0055】前記信号品質指標検出工程によって検出さ れる前記信号品質指標は、トラッキング誤差信号の振幅 であり、前記2次元探査工程は、前記トラッキング誤差 信号の振幅の値が最大になるフォーカス位置と球面収差 量とを探査することが好ましい。

【0056】前記信号品質指標検出工程によって検出さ れる前記信号品質指標は、ウオブル信号の振幅であり、 前記2次元探査工程は、前記ウオブル信号の振幅の値が 最大になるフォーカス位置と球面収差量とを探査するこ とが好ましい。

【0057】前記光情報記録媒体には、試験的な情報が 記録されており、前記光情報記録媒体によって反射され た前記光から変換された前記ヘッド信号は、前記試験的 な情報を再生することによって得られる信号であること が好ましい。

【0058】前記信号品質指標は、フォーカス誤差信号 とトラッキング誤差信号とを含んでおり、前記2次元探 査工程は、前記フォーカス位置を変化させることによっ て、前記トラッキング誤差信号の振幅が最大となるフォ ーカス位置を探査するフォーカス位置探査工程と、前記 球面収差量を変化させることによって、前記フォーカス 誤差信号の振幅が最大となる球面収差量を探査する球面 収差量探査工程とを有しており、前記光ヘッド信号出力 工程は、前記フォーカス誤差信号の振幅が最大となる球 面収差量、および前記トラッキング誤差信号の振幅が最 50

大となるフォーカス位置において前記試験的な情報を前 記光情報記録媒体へ記録することが好ましい。

【0059】以下、図面を参照して本発明の実施の形態 を説明する。

【0060】図1は本実施の形態に係る光情報処理装置 100の構成を示すブロック図であり、図2は光情報処 理装置100に設けられた光ヘッド5の構成を説明する ためのブロック図であり、図3は光情報処理装置100 に設けられた最小ジッタ探査器1の構成を示すブロック 図である。

【0061】光情報処理装置100は、光ヘッド5を備 えている。光ヘッド5には、半導体レーザ23が設けら れている。半導体レーザ23から出射した光束22は、 プリズム24を通り抜けて、集光レンズ13によってコ リメートされ、実質的に平行な光束となる。

【0062】集光レンズ13によってコリメートされた 光束は、球面収差量補正装置7に設けられた凹レンズお よび凸レンズを通り抜けて、ミラー14によって反射さ れる。ミラー14によって反射された光束は、対物レン 20 ズ9によって収束され、光ディスク6に形成された記録 面上にスポットを形成し、記録面によって反射される。 記録面によって反射された反射光33は、再び対物レン ズ9を通り抜け、ミラー14によって反射され、球面収 差量補正装置7を通り抜け、集光レンズ13によって絞 られる。集光レンズ13によって絞られた反射光33 は、プリズム24によって反射され、球面収差量を検出 するために設けられたホログラム15とフォーカス位置 を検出するために設けられたシリンドリカルレンズ16 とを通り抜けて、光検出器17に入射する。

【0063】光検出器17は、入射した反射光33に基 づいてヘッド信号を生成しプリアンプ18へ出力する。 プリアンプ18は、光ヘッド5に設けられた光検出器1 7から出力されたヘッド信号に基づいて、非点収差法に 従ってフォーカス誤差信号FEを生成し加算器25へ出 力する。プリアンプ18はまた、反射光33の内周部分 のフォーカス誤差信号と外周部分のフォーカス誤差信号 とを個別に検出し、両者の間の差に基づいて球面収差量 誤差信号SAEを生成し加算器26へ出力する。プリア ンプ18はさらに、光ヘッド5から出力されたヘッド信 40 号を増幅して再生信号RFを生成しジッタ検出器4へ出 力する。ジッタ検出器4は、プリアンプ18から出力さ れた再生信号RFのジッタを計測して、その結果をジッ タ検出信号 J T として最小ジッタ探査器 1 へ出力する。 【0064】ここでジッタとは、再生信号における情報

遷移の時間的ずれを表す物理量を言う。ジッタは、光デ ィスクから情報を読み取ったときに誤りが起きる確率を 示すエラーレートと密接に関連する。このため、ジッタ は光情報処理装置における制御の評価値として用いられ

【0065】最小ジッタ探査器1は、フォーカス位置探

査器2を有している。フォーカス位置探査器11は、フォーカス位置を変化させることによってジッタ検出信号 J T の値が最小となるフォーカス位置を探査するため に、フォーカス位置補償信号ΔFEを生成し加算器25 へ出力する。

17

【0066】最小ジッタ探査器1には、球面収差量探査器3が設けられている。球面収差量探査器3は、球面収差量を変化させることによってジッタ検出信号JTの値が最小となる球面収差量を探査するために、球面収差量・補償信号ΔSAEを生成し加算器26へ出力する。

【0067】加算器25は、プリアンプ18から出力されたフォーカス誤差信号FEと、最小ジッタ探査器1に設けられたフォーカス位置探査器11から出力されたフォーカス位置補償信号 ΔFEとを加算して、その結果をフォーカス制御器11へ出力する。フォーカス制御器11は、加算器25から出力された加算結果に基づいて、光ヘッド5に設けられたフォーカスアクチュエータ10へ制御信号を出力する。フォーカスアクチュエータ10は、フォーカス制御器11から出力された制御信号に基づいて、光ディスク6上に収束する光束のフォーカス位で対物レンズ9を駆動する。このようにしてフォーカス制御が実行される。

【0068】加算器26は、プリアンプ18から出力された球面収差量誤差信号SAEと球面収差量探査器3から出力された球面収差量補償信号ΔSAEとを加算して、その結果を球面収差量制御器12へ出力する。球面収差量制御器12は、加算器26から出力された加算結果に基づいて、光ヘッド5の球面収差量補正装置7に設けられた球面収差量補正アクチュエータ8へ制御信号を30出力する。球面収差量補正アクチュエータ8は、球面収差量制御器12から出力された制御信号に基づいて、光ディスク6に形成された保護層の厚み誤差に起因して生じる球面収差量を補正するために、球面収差量補正装置7に設けられた2枚のレンズの間隔を変えて光束の発散度合いを変化させる。

【0069】図4は、光情報処理装置100におけるフォーカス位置と球面収差量とに対するジッタの特性を示すグラフである。横軸は光ヘッド5によって光ディスク6へ照射される光束のフォーカス位置を示しており、縦40軸は光ディスク6に形成された記録面上における光束の球面収差量を示している。同心円状に描かれた複数の楕円によって構成される等高線マップによってジッタの値が示されている。各楕円の外周上においてジッタの値は等しくなっており、各楕円の中心へ近づけば近づくほどジッタの値は小さくなってゆく。従って、各楕円の中心においてジッタの値は最小になる。

【0070】図4に示すように、各楕円は、その長軸および短軸が横軸および縦軸に対して傾きを持っている。 これは、ジッタに関してフォーカス位置と球面収差量と 50

が互いに影響を受け合うことを意味する。従って、ジッタを最小にするためには、フォーカス位置と球面収差量とを互いに独立に調整することは望ましくなく、両者を関連付けながら調整しなければならない。即ち、ジッタの値を最小とするにはフォーカス位置と球面収差量との双方を考慮して2次元的に探査する必要がある。

【0071】最小ジッタ探査器1は、このような2次元探査を実行するものであって、例えば本実施の形態による光情報処理装置100においては、マイクロプロセッサーによって構成されている。最小ジッタ探査器1をマイクロプロセッサーによって構成すると、2次元探査の方法が多少複雑であってもプログラミングによって簡単に2次元探査を実現することができる。

【0072】図5は、光情報処理装置100による2次元探査を説明するためのグラフである。前述した図4と同様に、横軸は光束のフォーカス位置を示しており、縦軸は球面収差量を示している。同心円状に描かれた複数の楕円によって構成される等高線マップによってジッタの値が示されている。以下、説明を簡潔にするためにフォーカス位置をXとし、球面収差量をYとする。

【0073】まず、最小ジッタ探査器1に設けられたフ オーカス位置探査器11は、所定の球面収差量Y=Y1 の直線上においてフォーカス位置Xを変化させることに よってジッタの値が最小となるフォーカス位置X1を探 査する。そして、球面収差量探査器3は、フォーカス位 置X=X₁の直線上において球面収差量Yを変化させる ことによってジッタの値が最小となる球面収差量Y2を 探査する。このようなフォーカス位置探査器11による フォーカス位置Xの探査と球面収差量探査器3による球 面収差量Yの探査とを交互に繰り返すことによって、図 5において描かれたジグザグ形状をした折れ線によって 示されるようにジッタの値が低減していき、フォーカス 位置探査器11によるフォーカス位置Xの探査と球面収 差量探査器3による球面収差量Yの探査とのいずれによ ってもジッタの値がこれ以上減少しない底打ち状態とな ったときに繰り返し探査を終了する。このようにして、 ジッタの値が最小となるフォーカス位置と球面収差量と を得ることができる。

【0074】図6は、光情報処理装置100による2次元探査のための動作を示すフローチャートである。まず、ステップS1において、フォーカス位置Xと球面収差量Yとの初期値を設定する。初期値としては、実験、シミュレーション等によって、信号が再生可能な程度にジッタが小さい予め設定された値を用いる。そして、ステップS2においてフォーカス位置探査器11はフォーカス位置XをΔXだけ変化させる。その後、ジッタ検出器4はジッタを計測する。次に、ステップS3においてフォーカス位置探査器11は計測されたジッタの値が最小になったか否かを判定する。ジッタの値が最小になるまでステップS2に戻りフォーカス位置探査器11によ

ってフォーカス位置Xを変化させる。ジッタが最小にな れば (ステップS3においてYES) 、ステップS4に 進む。

【0075】ステップS4において球面収差量探査器3 は球面収差量YをΔYだけ変化させる。そして、ジッタ 検出器4はジッタを計測する。その後、ステップS5に おいて球面収差量探査器3は計測されたジッタの値が最 小になったか否かを判定する。ジッタの値が最小になる までステップS4に戻り、球面収差量探査器3によって 球面収差量Yを変化させる。ジッタが最小になれば(ス 10 テップS5においてYES)、ステップS6に進む。

【0076】ステップS6においては、最小ジッタ探査 器1はジッタ最小値が収束したか否かを判定し、収束す るまでステップS2~ステップS5が繰り返される。ジ ッタ最小値が収束したか否かを判定するための収束判定 条件としては、ジッタ最小値の変化が予め設定しておい た値以下になること等とすればよい。ジッタ最小値が収 束したときに (ステップS6においてYES) 2次元探 査が終了する。

【0077】以上のように本実施の形態によれば、光デ ィスク6へ照射される光束のフォーカス位置と球面収差 量とを変化させることによって、ジッタ検出器4によっ て検出されたジッタの値が最小となるフォーカス位置と 球面収差量とを最小ジッタ探査器1が探査する。このた め、光ディスク6へ照射される光束のフォーカス位置の みならず光ディスク6へ照射される光束の球面収差量に 基づいてジッタの値を最適化することができる。その結 果、光ヘッド5から出力されるヘッド信号に基づいて再 生される再生信号の品質を最適化することができる光情 報処理装置を提供することができる。

【0078】本実施の形態においては、フォーカス位置 探査器11によるフォーカス位置の探査と球面収差量探 査器3による球面収差量の探査とにおいて、信号品質指 標がジッタである例を示したが、本発明はこれに限定さ れない。信号品質指標は、エラーレート、再生信号の振 幅、トラッキング誤差信号の振幅、フォーカス誤差信号 の振幅および所定の周波数によってウォブルした情報ト ラック上に光スポットを走査させることにより得られる ウォブル信号の振幅であっても良い。後述する実施の形 態においても同様である。

【0079】ジッタ、エラーレートおよび再生信号は、 ディスク情報、アドレスおよびデータが記録されている トラックを光ヘッドによって再生することにより得るこ とができる。また、未記録の光ディスクにおいては、記 録信号発生手段である記録信号発生器22 (図1) によ って生成された試験的な情報を光ヘッド5によって光デ ィスク6に記録し、記録された試験的な情報を再生する ことによってジッタ、エラーレートおよび再生信号を得 ることができる。

オーカス誤差信号の振幅が最大となる球面収差量、か つ、フォーカス位置探査器11においてトラッキング誤 差信号の振幅が最大となるフォーカス位置において試験 的な情報を記録すれば、よりスポットが絞れた状態で記 録することができる。また、記録した試験的な情報は、 信号品質指標の値が最適になるフォーカス位置と球面収 差量との探査が完了した後で消去すれば良い。或いは、 光ディスク6に試験トラックを設けて、その試験トラッ クに試験的な情報を記録しても良い。

【0081】図7は、光情報処理装置100による他の 2次元探査を説明するためのグラフである。前述した図 5と同様に、横軸は光束のフォーカス位置を示してお り、縦軸は球面収差量を示している。同心円状に描かれ た複数の楕円によって構成される等高線マップによって ジッタの値が示されている。

【0082】まず、最小ジッタ探査器1は、図7に示す 5つの点Ao、A1、A2、A3およびA4のうちジッタの 値が最小となる点を探査する。点A1、A2、A3および A₄は、X軸方向に沿った一辺の長さがΔXであり、Y 軸方向に沿った1辺の長さが Δ Y である長方形の頂点を それぞれ形成している。点Aoは、点A1、A2、A3およ びA4によって形成される長方形の中心に位置してい る。図7に示す等高線マップにおいては、最小ジッタ探 査器1によって探査されるジッタの値が最小となる点 は、点A。となる。

【0083】次に、最小ジッタ探査器1は、5つの点A o、B₁、B₂、B₃およびB₄のうちジッタの値が最小と なる点を探査する。点B1、B2、B3およびB4は、点A oを中心とする長方形の頂点をそれぞれ形成している。 点B₁、B₂、B₃およびB₄によって形成される長方形に 30 おいて、X軸方向に沿った一辺の長さはΔXよりも短く なっており、Y軸方向に沿った一辺の長さは△Yよりも 短くなっている。図7に示す等高線マップにおいては、 最小ジッタ探査器1によって探査されるジッタの値が最 小となる点は、点B3となる。

【0084】そして、この探査により求まったジッタが 最小になる点B₃を中心として、さらに△Ⅹと△Yを小 さくして前述した探査を繰り返してゆくと、ジッタの値 が低減していく。ジッタの値がこれ以上低減しない底打 40 ち状態となったときに繰り返し探査を終了する。このよ うにして、ジッタの値が最小となるフォーカス位置と球 面収差量とを得ることができる。この探査方法は、図5 を参照して前述した探査方法よりもジッタの測定点を少 なくすることができる。従って、図5を参照して前述し た探査方法よりも高速に探査することができる。

【0085】図8は、光情報処理装置100による他の 2次元探査のための動作を示すフローチャートである。 まず、ステップS11において、最小ジッタ探査器1は フォーカス位置Xと球面収差量Yとの初期値を設定す 【0080】このとき、球面収差量探査器3においてフ 50 る。初期値としては、実験、シミュレーション等によっ

て、信号が再生可能な程度にジッタが小さい予め設定された値を用いる。そして、ステップS12において、最小ジッタ探査器1は初期値(X、Y)を中心とする Δ X、 Δ Yの範囲内に含まれる5つの測定点を設定する。次に、ステップS13において、ジッタ検出器4は5つの測定点におけるジッタの値を測定し、最小ジッタ探査器1は5つの測定店のうちジッタが最小となる測定点を探査する。

【0086】その後、ステップS14において、最小ジッタ探査器1はジッタ最小値が収束したか否かを判定する。収束判定条件としては、ジッタ最小値の変化が予め設定しておいた値以下になったとき、5つの測定点におけるジッタの測定値が同じ値になったとき等とすればよい

【0087】ジッタ最小値が収束していないと判定したときは(ステップS14においてNO)、 ΔX、 ΔYの値をさらに小さくしてステップS12およびステップS13を繰り返す。ジッタ最小値が収束したと判定したときは(ステップS14においてYES)、 2次元探査を終了する。このように、ジッタが最小となるフォーカス 20位置と球面収差量とを得る2次元探査を実行することで、フォーカス制御と球面収差制御を精度良く行うことが可能となる。

【0088】なお、本実施の形態においては、 ΔX 、 ΔY の範囲に含まれるジッタ測定点を5個とした例を説明したが、本発明はこれに限定されない。ジッタ測定点は、2個以上4個以下であってもよく、6個以上であってもよい。

【0089】以上のように本実施の形態によれば、最小ジッタ探査器1は、フォーカス位置を変数X、球面収差 30 量を変数Yと定義し、変数Xにおける範囲 Δ X内の n 個 (nは2以上の整数)の値をXi(iは1以上n以下の整数)とし、変数Yにおける範囲 Δ Y内のm 個 (mは2以上の整数)の値をYj(jは1以上m以下の整数)としたときに、各々の点(Xi、Yj)におけるジッタの値を比較することによって、ジッタの値が最小となる点(Xa、Yb)を探査し、範囲 Δ X と範囲 Δ Y とを小さくしながら点(Xa、Yb)の周りにおいて探査を繰り返す。このため、ジッタの値が最小となるフォーカス位置と球面収差量とを精度良く求めることができる。 40

【0090】図9は、光情報処理装置100によるさらに他の2次元探査を説明するためのグラフである。前述した図7と同様に、横軸は光束のフォーカス位置を示しており、縦軸は球面収差量を示している。同心円状に描かれた複数の楕円によって構成される等高線マップによってジッタの値が示されている。

【0091】まず、最小ジッタ探査器1は、所定の球面 収差量Y=Y1の直線上においてフォーカス位置Xを変 化させてジッタの値が最小となるフォーカス位置X1を 探査する。次に、最小ジッタ探査器1は、他の所定の球 50

面収差量Y=Y₂の直線上においてフォーカス位置Xを変化させてジッタの値が最小となるフォーカス位置X₂を探査する。

【0092】そして、最小ジッタ探査器1は、点 (X_1, Y_1) と点 (X_2, Y_2) とを結ぶ直線 $Y = (Y_2 - Y_1)$ / $(X_2 - X_1)$ × $(X - X_1)$ + Y_1 の直線上に おいてフォーカス位置Xと球面収差量Yとを変化させて ジッタの値が最小となるフォーカス位置と球面収差量と を探査する。この探査方法は、図7を参照して前述した 探査方法よりもジッタの測定点をさらに少なくすることができる。従って、図7を参照して前述した探査方法よりもさらに高速に探査することができる。

【0093】図10は、光情報処理装置100によるさ らに他の2次元探査のための動作を示すフローチャート である。まず、ステップS31において、フォーカス位 置Xと球面収差量Y1およびY2との初期値を設定する。 初期値としては、実験、シミュレーション等によって、 信号が再生可能な程度にジッタが小さい予め設定された 値を用いる。そして、ステップS32において、球面収 差量Y₁の直線上において、フォーカス位置Xを∆Xだ け変化させてジッタを計測する。次に、ステップS33 において、計測したジッタの値が最小であるか否かを判 定する。計測したジッタの値が最小でないと判定したと きは (ステップS33においてNO)、ジッタの値が最 小となるまで、ステップS32に戻りフォーカス位置X を変化させる。計測したジッタの値が最小であると判定 したときは(ステップS33においてYES)、ステッ プS34に進む。

【0094】そして、ステップS34において、球面収差量Y $_2$ の直線上において、フォーカス位置Xを Δ Xだけ変化させてジッタを計測する。次に、ステップS35において、計測したジッタの値が最小であるか否かを判定する。計測したジッタの値が最小でないと判定したときは(ステップS35においてNO)、ジッタの値が最小となるまで、ステップS34に戻りフォーカス位置Xを変化させる。計測したジッタの値が最小であると判定したときは(ステップS35においてYES)、ステップS36に進む。

【0095】その後、ステップS36において、フォー カス位置Xを ΔX だけ変化させ、球面収差量Yは、点 (X_1, Y_1) と点 (X_2, Y_2) とを結ぶ直線を表す式Y = (Y_2-Y_1) / (X_2-X_1) \times $(X-X_1)$ $+Y_1$ にX を代入して得られる値として、ジッタを計測する。そして、ステップS37において、計測したジッタの値が最小になったか否かを判定する。計測したジッタの値が最小でないと判定したときは(ステップS37においてX O)、ジッタの値が最小となるまで、ステップS36に戻りフォーカス位置Xおよび球面収差量Yを変化させる。計測したジッタの値が最小であると判定したときは(ステップS37においてYES)、2次元探査を終了

する。

【0096】以上のように本実施の形態によれば、最小 ジッタ探査器1は、フォーカス位置を変数X、球面収差 量を変数Yと定義したときに、所定の球面収差量Y1に おいてフォーカス位置Xを変化させることによって、ジ ッタの値が最小となるフォーカス位置X1を探査し、所 定の球面収差量Y2においてフォーカス位置Xを変化さ せることによって、ジッタの値が最小となるフォーカス 位置X2を探査し、点(X1、Y1)と点(X2、Y 2) とを結ぶ直線Y=(Y2-Y1)/(X2-X1) × (X-X1) + Y1 の上においてフォーカス位置 X と 球面収差量Yとを変化させることによって、ジッタの値 が最小となるフォーカス位置と球面収差量とを探査す る。このため、ジッタの値が最小となるフォーカス位置 と球面収差量とを精度良く高速に求めることができる。 【0097】なお、所定の球面収差量Y=Y1およびY =Y₂のもとでフォーカス位置Xの探査を行ったが、所 定のフォーカス位置X=X₁およびX=X₂のもとで球面 収差量Yの探査を行って、上述と同様な探査を実行して も良いことは言うまでもない。

【0098】図11は、光情報処理装置100によるさらに他の2次元探査を説明するためのグラフである。まず、最小ジッタ探査器1は、所定の球面収差量Y。を通る傾きaの直線Y=aX+Y。の直線上においてフォーカス位置Xと球面収差量Yとを変化させてジッタの値が最小となるフォーカス位置X1と球面収差量Y1とを探査する。次に、最小ジッタ探査器1は、点(X1、Y1)を通る傾き-1/aの直線Y=-(X-X1)/a+Y1の直線上においてフォーカス位置X2、球面収差量Y2とを変化させてジッタの値が最小となるフォーカス位置と球面収差量Y3の収差量とを探査する。

【0099】傾きaは、開口数、波長、記録方式に応じて決定される。傾きaを 0.1λ rms/ μ m以上、 0.3λ rms/ μ m以下(λ は光の波長)の値に設定すると、開口数NA0.85を有しており、波長390ナノメータ以上420ナノメータ以下の光を光ディスクへ照射する光ヘッドを用いる時に有効である。

【0100】この探査方法は、ジッタ特性を表す等高線マップを構成する各楕円の長軸および短軸がX軸およびY軸に対してある傾きをそれぞれ有していることを利用 40したものであり、図9を参照して前述した探査方法よりも、ジッタの測定点をさらに少なくすることができる。従って、図9を参照して前述した探査方法よりもさらに高速に探査することができる。

【0101】図12は、光情報処理装置100によるさらに他の2次元探査のための動作を示すフローチャートである。まず、ステップS41において、傾きaおよび球面収差量Y。の初期値を設定する。初期値としては、実験、シミュレーション等によって、信号が再生可能な程度にジッタが小さい予め設定された値を用いる。そし50

て、ステップS42において、フォーカス位置XをΔXだけ変化させ、球面収差量Yは、式Y=aX+YoにXを代入して得られる値とし、ジッタを計測する。

【0102】次に、ステップS43において、計測したジッタの値が最小であるか否かを判定する。計測したジッタの値が最小でないと判定したときは(ステップS43においてNO)、ジッタの値が最小となるまで、ステップS42に戻りフォーカス位置Xおよび球面収差量Yを変化させる。計測したジッタの値が最小になったと判10定したときは(ステップS43においてYES)、ステップS44に進む。

【0103】そして、ステップS44において、フォーカス位置Xを ΔX だけ変化させ、球面収差量Yは、式Y = $-(X-X_1)$ / $a+Y_1$ にXを代入して得られる値とし、ジッタを計測する。次に、ステップS45において、計測したジッタの値が最小になったか否かを判定する。計測したジッタの値が最小になっていないと判定したときは(ステップS45においてNO)、ジッタの値が最小となるまで、ステップS44に戻りフォーカス位置Xと球面収差量Yとを変化させる。計測したジッタの値が最小になったと判定したときは(ステップS45においてYES)、2次元探査を終了する。

【0104】以上のように本実施の形態によれば、最小ジッタ探査器1は、フォーカス位置を変数 X、球面収差量を変数 Yと定義したときに、所定の球面収差量 Y 0を通る傾き a の直線 Y = a X + Y 0 なる直線上においてフォーカス位置 X と球面収差量 Y とを変化させることによって、ジッタの値が最適となるフォーカス位置 X 1と球面収差量 Y 1とを探査し、点(X 1、Y 1)を通る傾きー1/aの直線 Y = - (X - X 1)/a + Y 1 なる直線上においてフォーカス位置 X と球面収差量 Y とを変化させることによって、ジッタの値が最小となるフォーカス位置と球面収差量とを探査する。このため、ジッタの値が最小となるフォーカス位置と球面収差量とを精度良く高速に求めることができる。

【0105】なお、前述した実施の形態においては、光 ヘッド5の球面収差量補正装置7に設けられた2枚のレ ンズの間の間隔を変化させることによって球面収差量を 補正する例を示したが、本発明はこれに限定されない。 液晶素子によって球面収差量を補正してもよい。

【0106】図13は本実施の形態に係る光情報処理装置100に設けられた他の光ヘッド5Aの構成を説明するためのブロック図であり、図14は他の光ヘッド5Aに設けられた液晶素子31の正面図である。図2を参照して前述した光ヘッド5の構成要素と同一の構成要素には同一の参照符号を付している。従って、これらの構成要素の詳細な説明は省略する。前述した光ヘッド5と異なる点は、球面収差量補正装置7の替わりに液晶素子31を備えている点である。液晶素子31に設けられた電極は、図14に示すように、複数の同心円によって複数

の領域に分割されている。各領域にそれぞれ設けられた 電極にそれぞれ印加される電圧を調整して、液晶素子3 1を透過する光の位相差を加減することによって球面収 差量を補正することができる。

[0107]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、光ディス クから再生した再生信号の品質が良好な光情報処理装置 および光情報処理方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施の形態に係る光情報処理装置の構成を示 10 すブロック図である。

【図2】本実施の形態に係る光情報処理装置に設けられ た光ヘッドの構成を説明するためのブロック図である。

【図3】本実施の形態に係る光情報処理装置に設けられ た最小ジッタ探査器の構成を示すブロック図である。

【図4】本実施の形態に係る光情報処理装置におけるフ ォーカス位置と球面収差量とに対するジッタの特性を示 すグラフである。

【図5】本実施の形態に係る光情報処理装置による2次 元探査を説明するためのグラフである。

【図6】本実施の形態に係る光情報処理装置による2次 元探査のための動作を示すフローチャートである。

【図7】本実施の形態に係る光情報処理装置による他の 2次元探査を説明するためのグラフである。

【図8】本実施の形態に係る光情報処理装置による他の 2次元探査のための動作を示すフローチャートである。

【図9】本実施の形態に係る光情報処理装置によるさら に他の2次元探査を説明するためのグラフである。

【図10】本実施の形態に係る光情報処理装置によるさ らに他の2次元探査のための動作を示すフローチャート 30 16 シリンドリカルレンズ である。

【図11】本実施の形態に係る光情報処理装置によるさ らに他の2次元探査を説明するためのグラフである。

【図12】本実施の形態に係る光情報処理装置によるさ

らに他の2次元探査のための動作を示すフローチャート

【図13】本実施の形態に係る光情報処理装置に設けら れた他の光ヘッドの構成を説明するためのブロック図で

【図14】本実施の形態に係る他の光ヘッドに設けられ た液晶素子の正面図である。

【図15】従来の光情報処理装置の構成を示すブロック 図である。

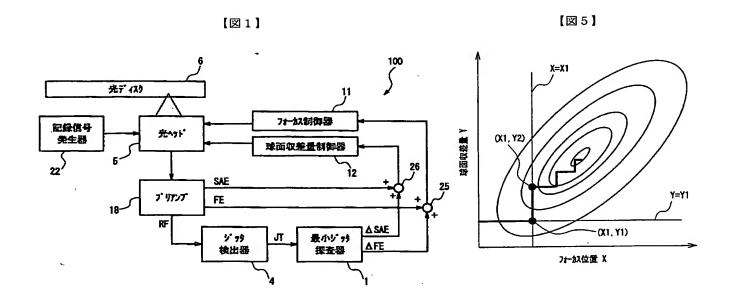
【図16】従来の光情報処理装置に設けられた光ヘッド の構成を説明するためのブロック図である。

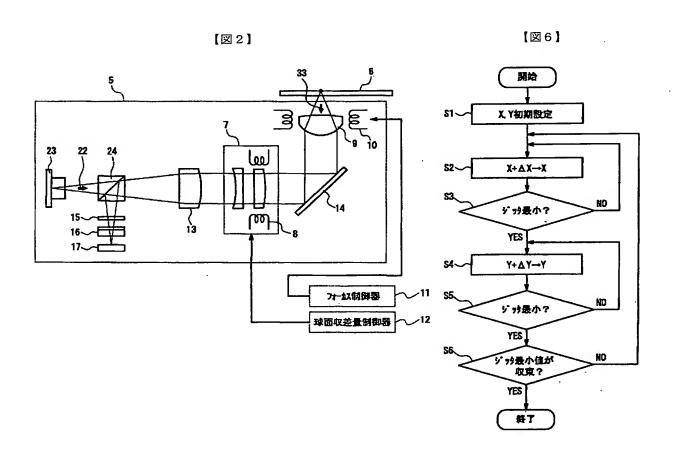
【図17】(a)~(c)は、波面収差と光束の中心か らの距離との間の関係を示すグラフである。

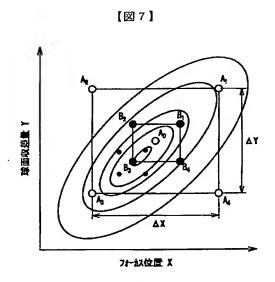
【符号の説明】

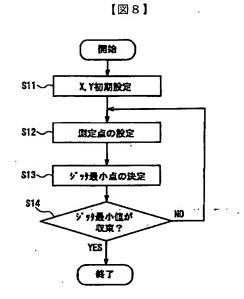
- 1 最小ジッタ探査器
- 2 フォーカス位置探査器
- 3 球面収差量探査器
- 4 ジッタ検出器
- 5 光ヘッド
- 6 光ディスク 20
 - 7 球面収差量補正装置
 - 8 球面収差量補正アクチュエータ
 - 9 対物レンズ
 - 10 フォーカスアクチュエータ
 - 11 フォーカス制御器
 - 12 球面収差量制御器
 - 13 集光レンズ
 - 14 ミラー
 - 15 ホログラム
 - - 17 光検出器
 - 18 プリアンプ
 - 25、26 加算器

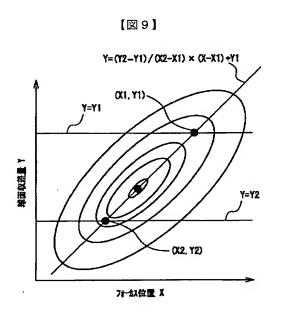
【図14】 【図4】 【図3】 最小ジッタ探査器 **∆ SAE** 球面収差量探査器 ΔFE フォーな位置探査器 フォーカス位置

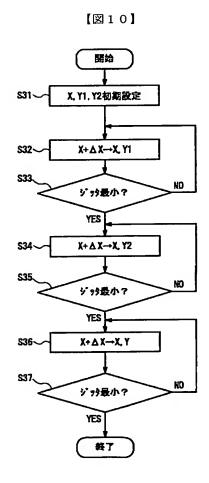




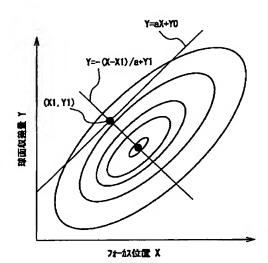




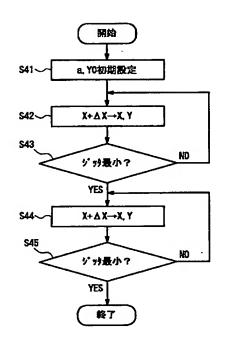




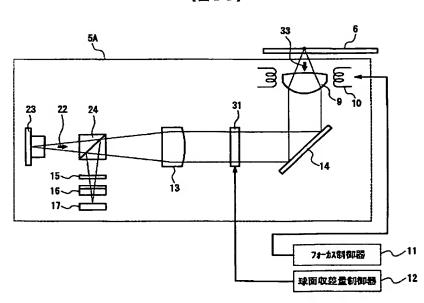
【図11】



【図12】

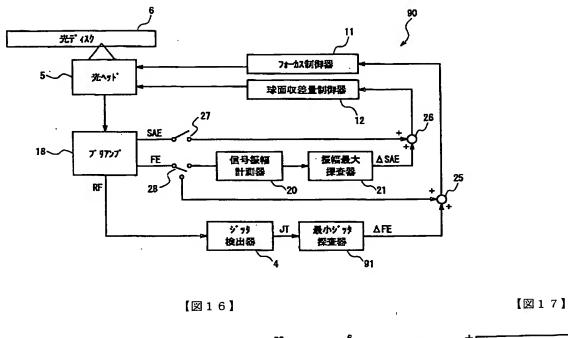


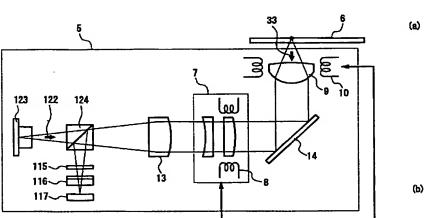
【図13】

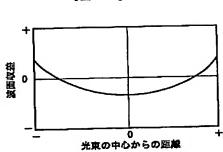


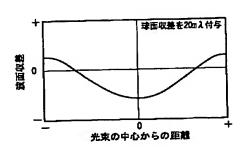
74-放射御器 球面収差量制御器

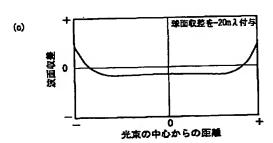
【図15】











フロントページの続き

(72)発明者 佐野 晃正

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 久世 雄一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

F ターム(参考) 2H051 AA14 CD12 CD29 CD30 5D118 AA14 CA11 CD02 CD06 CF10 5D789 AA09 BA01 EA03 EC01 JA09